

Munkabeosztás a Quanta 3D SEM/FIB eszközön. 2011. május 16 – május 22.							
	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
7							
8	Mikroszkóp beállítás, felkészülés a heti mérésekre VG	FEI szervíz VG, HK	Kiss Éva polimer nanorészecske méreteloszlás ETD vizsgálat VG	Sinko Katalin elektrispining szálak vizsgálata VG	Ratter Kitti Ag minta EBSD DZ, RK		
9							
10							
11							
12							
13	Lendvai János Cu minták EBSD mérése RK, DZ, VG, HK		Standard mintákkal EDX mérések hitelesítése VG, HK	TEM mintakészítés gyakorlás RK, VG	Ungár Tamás TEM mintakészítés RK, DZ		
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

Megjegyzések

DZ
HK
RK
VG

Dankházi Zoltán
Havancsák Károly
Ratter Kitti
Varga Gábor